Fº103484

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭58-151087

Int. Cl.³
 H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5F ❸公開 昭和58年(1983)9月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

69半導体レーザ装置

到特

願 昭57-33646

②出

顏 昭57(1982)3月3日

加発 明 者 鈴木与志雄

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

切発 明 者 野口悦男

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

⑫発 明 者 永井治男

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所内

INT FEMILES

⑫発 明 者 中野好典

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

個代理 人 弁理士 田中正治

男 が 解 書

1. 発明の名称 半導体レーザ装備

2. 特許請求の範囲

半導体基板上に、クラッド層としての半導体 層を含む複数の半導体層が半導体を対象を構成すべく積層されてなる第1の機 部と、複数の半導体層が変調用経型バイボる第2 トランジヌタを構成すべく積層されてなる第2 の機層器とが、上配半導体レーザダイオードの が変調用機型が、上配半導体レーザダイオートの 上配変調用機型が、上配半導体レーザがイオートの 上配変調用機型が、上配を導力とし が被機層体が形成され、且複数の半導体層が が被機体が形成され、 を指式でなる埋み を構成が、上記ストライが が被機体が形成され、 を関するに必要して が被機体体の 側面に必要して が成めて が、上記ストライが が、上記ストライブ が、上記ストライブ が、上記ストライブ が、上記ストライブ が、上記ストライブ が、上記ストライブ

上記提込用模層体が、上記半導体レーザダイ オードにバイアス電流を供給する為の、上記第 1 の機幅部のクラッド層としての平導体層に連接 せるバイアス電流供給用半導体層を含むことを 特象とする半導体レーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、変調電流の供給を受けて変調されたレーザ発振光が得られるという機能を呈する 半導体レーザ装置に関する。

斯種半導体レーザ接世として、従来、半導体レーザダイオードと変調用トランジスタとが、
それ等に対して共通の半導体基板上に形成され、
而してその半導体レーザダイオードに変調用トランジスタを介して所要のバイアス電流を供給せる状態で、変調用トランジスタを変調電流によって、数型で、変調をにより、半導体レーザダイオードに供給せるバイアス電流を変調する。
これにより半導体レーザダイオードなり、
これにより半導体レーザダイオードなり、
これにより半導体レーザダイオードなり、
これたレーザ発振光を得る様に構成されている。

然し作ら、斯る従来の半導体レーザ装置の場合、半導体レーザダイオードに対するパイアス 電流を変調用トランジスタを介して供給する機 になされているので、変調用トランジスタを、 半導体レーザダイオードに必要とされる比較的 大なるパイアス電流を追じ得るに十分な大なる

特開昭58-151087(2)

電流容量を有するものとして構成するを喪し、 この為変調用トランジスタが大型化し、これに 件い半導体レーザ装置が全体として大型化する 欠点を有していた。

又、変調用トランジスタを、半導体レーザダイオードに必要とされる比較的大なるパイイアスに流を供給せしめている状態で、変調電流とので、その変調電流として大なる振幅を有するものを要すると、斯く変調電流が大なる変化率を以つてレーザ発を対し、この為大なる変化率を以つてレーザ発振光を変調し得ない等の欠点を有していた。

依つて、本発明は上述せる欠点のない、新規な半導体レーザ装置を提案せんとするもので、 以下図面を伴なつて詳述する所より明らかとな るであろう。

第1回は、本発明による半導体レーザ装置の 一例を示し、例えば InP 結晶でなる N 型の半導 体基板1上に、クラッド層としての例えば InP

新品でなるN型の半導体層2と、活性層として の例えば Gao,24 In 0,74 A a 0,54 P 0,44 4 元混品の如き Ga In AaP 系混晶でなる半導体層ると、他のタラ ッド層としての例えば InP 結晶でなる P 型の半 等体階 4 とが半導体レーザダイオードDを構成 すべく検用されてなる機能部点と、エミッタ用 としての例えばInP結晶でなるN型の半導体層 5と、ペース層としての例えば Ga InAsP 系進品 でなるP型の半導体層もと、コレクタ層として の例えばInP結晶でなるN型の半導体層フとが NPN型の姿調用模型パイポーラトランジスタ Tを構成すべく積層されてなる機構部Bとが、 半導体レーザダイオードDとNPN型の変調用 終型パイポーラトランジスタTとの 直列回路を 帯成すべく、例えば InP 結晶でなる P⁺ 型の単 導体層 8 と例えば InP 結晶でなる N⁺ 型の半導 体層をとがそれ等の版に液層されてなる連動用 積層部 O を介して根層されてなる。断面メサ鍵 にしてストライブ状に延長方向せるストライプ 状積層。終心が、それ自体は公知の被相エピタキ

少ヤル成長法、フォトリングラフイ法によつて 形成されている。この場合、ストライブ 状積 届 体 B は、少くともその積 層部 A を構成せる半導 体 B 5 が、そのストライブ 状に延長せる方向と 直交する相対向する端面を有し、而してそれ等端 面上にファブリベロの反射面を形成してなる構 成を有するものである。

場、包に於ては、ストライブ状態層体品が、 機局部本の半導体層2の厚さ方向の進上より始 まつている構成を有する場合が示されているが、 半導体基板1の厚さ方向の進上より始まつてい る構成とすることも出来るものである。

面して、ストライプ状積組体 B 内に、その状態部 B の上面側より半導体層 6 に進する架さの P 型の半導体領域 1 0 が、ペース引出用領域と して形成されている。

又ストライプ状状胎体Eの上面に、状層部Bの半導体層7にオーミックに連結せる気値11が、作動用気値として設けられ、X、半導体領域10にオーミックに連結せる電電12が制御

用電框として設けられている。尚14はストライプ状機 層体 E の上面上に設けられた絶縁層を示す。

更に半導体基板1に、ストライプ状教験体品 何とは反対側の面側に設て、電振11及び12 に対して共通の電振13がオーミックに附され ている。

又、半導体基板1上に、例えばInP額晶でなるP型の半導体層21と、例えばInP額晶でなるN型の半導体層22と、例えばGaInAsP系像晶でなるP型の半導体層24と、例えばInP額晶でなるP型の半導体層24と、例えばInP額晶でなるP型の半導体層25とがそれ等の脈に機層されてなる概込用機層体Pが、それ自体は公知の散相エピタキシヤル成長法によつで、ストライプ状機層体Eの側面に连接して形成されている。

この場合、埋込用機層体下はストライプ状機 層体 B が、図示の如く、機層部A の半導体層 2 の厚さ方向の途上より始まつている構成を有す

特開昭58-151087(3)

又、想込用機順体Pに、その上面倒より、半 事体層 2 3 の上面を一部外部に募呈せしめる切 欠 2 6 が形成され、前して半時体層 2 3 の上面 の切欠 2 6 にて外部に緊呈せる都上に電便 2 7 で、パイプス供給用は「ミックに附されている。 以上が、本発明による半導体装置の一例構成

であるが、斯る構成に於て、そのストライブ状

検層体Eを構成せる、半導体層2、3及び4を 含んで構成せる技層部A自体の構成は、従来提 案されている半導体レーザダイオードにみられ ると同様の構成を有する。従つて、詳細説明は これを省略するも、半導体層3に半導体層2及 び4を通じて所要のバイアス電流が供給されれ ば、レーザ発振をなし、それに基きレーザ発振 光を半導体層3の相対向する増面の何れか一方 又は双方を通つて外部に出射せしめるという。 従来提案されている半導体レーザダイオードで 得られると同様の半導体レーザダイオードとし ての機能を呈し、又、この場合、半導体層3に 供給するパイアス電流が変調信号によつて変調 されていれば、レーザ発振光が変異信号によつ て変調されたものとして得られるという機能を 呈するものである。

又ストライブ状根層体Bを構成せる、半導体 贈5、6及び7を含んで構成せる機形部B自体 の構成も、従来提案されているNPN型の展型 パイポーラトランジスタにみられると同様の構

成を有する。 従つて、 詳細説明はこれを省略するも、 半導体層 5 及び 7 間に 半導体層 7 側を正とせる電源を接続せる状態で 半導体層 6 に 半導体層 7 を通じて 変調された電流を、 半導体層 5 及び 7 間に接続せる電源より、 半導体層 5 、 6 及び 7 を適つて 焼すという、 従来 提案 されて 3 る N P N 型の 厳型 バイボーラトランジスタとしての 機能を呈するものである。

更にストライプ状機層体Bを構成せる、連結用機層部Cは、それを構成せる半導体層 8 及び 9 が夫々 P⁺ 型及び N⁺ 型を有するので、積層部A 及びB を連結する為の半導体層として機能を呈するものである。

従つて第1 図に示す本発明による半導体レーザ装置の一個構成によれば、第2 図に示す如く、ストライブ状態 層体 B を構成せる機 層部 A を以つて構成された半導体レーザダイオード D と、積層部 B を以つて構成されたド P N 製の辞型バ

イポーラトランジスタTとが、何じ 框性の向きを以つて連結用被層部 C を介して、 直列に接続されてなる直列回路を構成し、そしてその 直列回路の両端即ち綻型バイポーラトランジスタTのコレクタ(半導体層 7)及び半導体レーザダイオード D のカソード(半導体基板 1 乃至半導体層 2)が電値 1 1 及び 1 3 に導出され、又要が が電値 1 2 に導出されてなる構成を有するものである。

又、半海体層 2 1 ~ 2 5 を含んで構成せる機 込用機 層体 F は、その半導体層 2 3 を介してストライプ状態層体 E を構成せる緩層部 A の半導体層 3 に外部よりバイアス電流を供給せしめる 機能を有し乍ら、ストライプ状機 層体 B を保護 している機能を有するものである。

即ち、第1 図に示す半導体レーザ装置は、後述する如く、電帳1 1 及び1 3 間に電極1 1 側を正とする作動用電弧3 1 が、又電転1 2 及び1 5 間に変調用電板載3 2 が接続されて使用さ

持開昭58-151087(4)

れるものであるが、斯く作動用電源31及び変 調用電視 顔 3 2 が 扱 続 されても、 半 導 体 層 2 5 につきみるとき、それが、殺型パイポーラトラ ンジスタTを構成せる技層部Bに連接している としても、その半導体層25を機層部Bを構成 せる半導体層5、6及び7に比し大なる比抵抗 を有するものとして形成し世くことにより、半 導体層25を通る電流が実質的に存しないもの である。又牛等体層24につきみるとき、それ が、殺型バイギーラトランジスタTの一部を構 成せる半導体層 5 及び遅齢用機層部 0 に速接し ているとしても、半導体層5が半導体層24と 何じN型であり、又連結用機層部 O が前述せる 如く、将体層としての機能を有するので、半導 体層24を通る電流が実質的に存しないもので ある。更に半導体服21、22、23及び24 につきみるとき、それ等がNPNP型病体を構 成していて、そのNPNP型帯体が半導体レー ザダイオードDを構成せる横層部Aに連接して いても、そのNPNP型柄体が、電極11及び 1 3 間に接続される作動用・電 3 1 に対して 逆極性となつている、半導体層 2 1 及び 2 2 間 の P N 接合と半導体層 2 3 及び 2 4 間の P N 接 合とを含んでいるので、 N P N P 型標体を進る 電流が実質的に存しないものである。

又、後述する如く、電框27及び13間に、電框27個を正とするパイアス用電源33が接続された場合、そのパイアス用電源33より、電框27、半導体層23、積層部Aの半導体層4、3及び2、半導体基板1、及び電框13を、それ等に造る電流が、積層部Aを含んで構成せる半導体レーザダイオードDのパイアス電流として流れるものである。

尚、この場合、半導体層23下に、半導体レーザダイオードDの一部を構成せる半導体層4 に連接せる半導体層22と、半導体レーザダイオードDの他部を構成せる半導体層2及び3に連接せる半導体層21とがそれ等の触に積層せるPN型構成体を有するも、そのPN型構成体が、電極27及び13間に接続されるバイアス

従つて、超込用機用体型は、半導体層23を介して、ストライプ状態層体品を構成せる機構部盤の半導体層3に外部よりパイアスを供給せしめる機能を有し乍ら、ストライプ状態層体品を保護している機能を有するものである。

又、想込用減層体配を構成せる半導体層 2 3 は、それを介して検 層部 A にバイアス電流を供 値 総 給せしめるものであるので、バイアスで統 舶 用 半 導体層として機能するものである。

又載型パイポーラトランジスタTを構成せる

特開紹58-151087(5)

飲つて、半導体レーザダイオードDより会調 されたレーザ発展光が待られるものである。

斯く、第1図に示す本発明による半導体レーザ鉄能によれば、半導体レーザダイオード D より変調されたレーザ発振光を得ることが出来るが、この場合、半導体レーザダイオード D に対するパイアス電流が、変調用粧型パイポーラトランジスタ下の外半導体層 2 3 を介して供給さ

れる根になされているので、安興用模型パイギ - ラトランジスタTを従来の変調用トランジス/ タの場合の如くに大なる電流容量を有するもの として構成を娶さず、事実第1回に示す如くに、 半導体レーザダイオードDを構成せる後層部A と積層関係を有する積層部Bで構成されている ものである。一方半導体レーザダイオードDK 対するパイアス電流を供給する為の半導体層 23を有するとしても、それが埋込用検腸体 P の一部を構成せるものとして存している丈けで あるので、その半導体層23によつて半導体レ - ず装置が全体として大型化することないもの である。従つて本発明による半導体レーザ装置 によれば、それを全体として従来の半導体レー ず装置に比し格段的に小型密実化し得る特徴を 有するものである。

又本発明による半導体レーザ装置によれば、 変調用機型パイポーラトランジスタでには、半 導体レーザダイオードDに必要とされるパイア ス電流の全での如き大なるパイアス電流を使す

必要がないので、 半導体レーザダイオード D に 供給すべき変調用模型パイポーラトランジスタ T を適ずる電流を、 小なる振幅を有する 変調電 洗で、 大なる変化率を以つて効果的 に変調し得、 依つて大なる変化率を以つてレーデ発振光を変 調しやる等の大なる等なを有するものである。

4. 設面の簡単な説明

第1 図は本発明による半導体レーザ装置の一 例を示す略級的断面図、第2 図はその等価回路 を示す姿統図である。

1 …… 华導体基板

E ……… ストライブ状横層体

A,B … … ストライブ状機脂体 B を構成せ

O ……… ストライプ状液層体配を構成せ る連結用微層部

2,3,4 … … 横層部 A を構成せる半導体層

5,6,7 … … 横層部Bを構成せる半導体層

8,9 ……… 連続用機層部 〇を構成せる半導

D ……… 半導体レーザダイオード

T ……… 変調用縦型パイポーラトランジ

P ……… 拟込用微層体

特開昭58-151087(6)

1 1 ……… 作動用電框

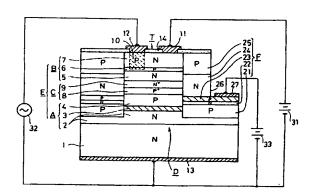
1 3 ……… 共通電框

27 ……… パイアス電流供給用電修

出順人 日本電信電話公社

代理人 弁理士 田 中 正 治 (家)

新 1 网



第2図

